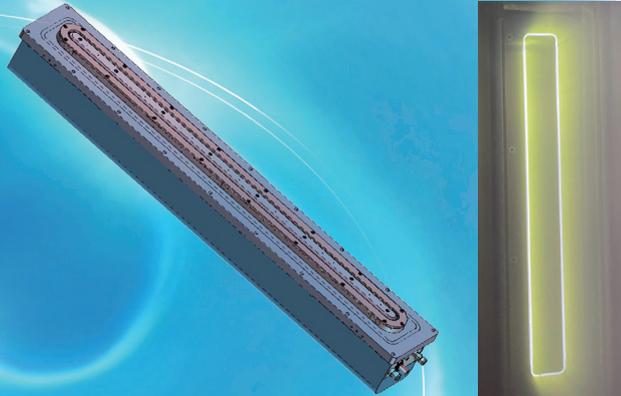


幅広フィルム製造の前処理や大型ワークのエッチングが可能！

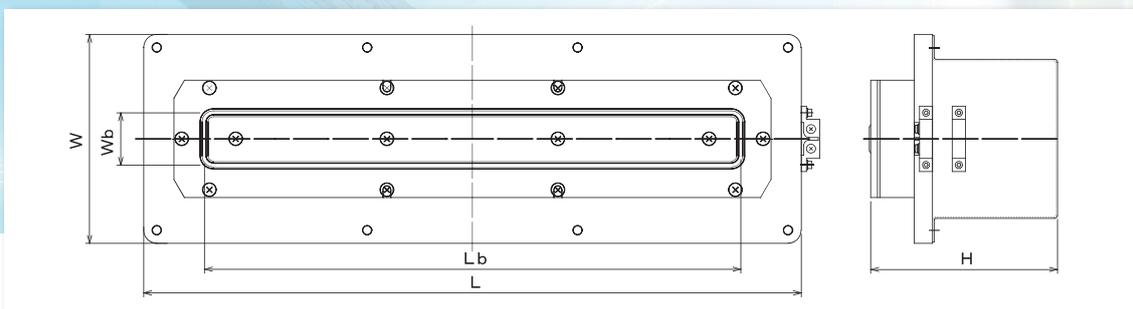


■ 特長

- 磁束発生を独自の電磁コイル方式にすることにより、異物の吸着を抑制し、メンテナンス性向上および長時間運転が可能
- ビーム照射のイオン密度の調整が可能

型式		LIS400	LIS500	LIS600	LIS700	LIS1000	
ビーム長さLb(mm)		400	500	600	700	1,000	
ビーム幅Wb(mm)		37	37	37	37	37	
能力	最大印加電圧	~4kV					
	最大電流	300~400mA (ガス種、条件による)					
サイズ(mm)		L:	500	640	730	830	1,350
		W:	160	160	160	200	200
		H:	143	143	164	164	200
質量(kg)		約22	約25	約30	約35	約55	
ユーティリティ	冷却水(25°C±2°C 0.35-0.40MPaG)	3L/min				5L/min	
	適用ガス(使用量は真空炉容積による)	Ar/O ₂					

専用電源	イオンソース用高電圧電源	入力：単相AC200V-240V 50/60Hz
	電磁コイル用電源	入力：単相AC100V 50/60Hz



- LIS と専用の高電圧電源のコンポーネント販売および LIS 搭載の大型装置の提案も可能です。
- サイズラインアップも拡充中です。

※記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合があります。